ステンレス鋼製真空容器の気体放出速度特性

川崎医科大学 自然科学教室

虫明 基

(平成22年9月30日受理)

Characteristics of outgassing rates of a stainless steel vacuum vessel

MUSHIAKI Motoi

Department of Natural Sciences,Kawasaki Medical School, 577 Matsushima, Kurashiki, Okayama,701-0192 Japan (Received on September 30, 2010)

概 要

大気曝露されていたステンレス鋼製真空容器を常温で真空排気し、真空容器の気体放出速度を 流量法と圧力上昇法で測定した。真空容器は排気と圧力上昇を途中大気に曝すことなく一定周期で 繰り返し、排気平衡状態と圧力上昇開始時に気体放出速度を測定した。その結果、圧力上昇法で 得られた気体放出速度 q_b は流量法で得られた気体放出速度 q_b より小さいことが確認された。排気を 繰り返し、真空容器の清浄度が高まるに従い q_b 、 q_b は共に減少したが、両者の比 q_b/q_b は一定では なく、気体放出速度の低下と共にその値が低下することが確認された。更に、この比と q_b の間には $\log(\frac{\Phi}{q_b}) \sim \log q_b$ なる関係が実験的に見出された。

キーワード:気体放出速度、真空容器、ステンレス鋼

Abstract

A stainless steel vacuum vessel which had been exposed to the air was evacuated at a normal temperature and an outgassing rate of the vacuum vessel was measured by through-put method and build-up method. Evacuation and pressure build-up were repeated in a given period of time without exposure of the vacuum vessel to the air. The outgassing rates were measured at an evacuation equilibrium state and at a starting point in a pressure-rise period. It was confirmed that the outgassing rate q_b measured by build-up method was less than that measured by through-put method q_p . Then, q_b and q_p were both decreased according to cleanliness of the vessel, and the ratio q_b / q_p did not show a given value but the ratio decreased with reduction of the outgassing rate; moreover, the following relation was found experimentally that $\log(\frac{q_p}{q_p}) \propto \log q_p$.

Key words: outgassing rate, vacuum vessel, stainless steel

1. はじめに

大型超高真空装置は,核融合実験装置¹⁻³⁾, 加速器⁴⁻⁷⁾等の基礎科学分野のみならずFPDや 太陽光パネル製造用スパッタリング装置⁸⁻¹¹⁾等 の産業分野でも広く使用されている。

これら超高真空装置は通常ステンレス鋼製 で,超高真空を得るためには真空容器をベーキ ング処理するのが一般的であるが,真空容器内 部の構造物や周辺機器への高温の悪影響を避け るため,また,真空容器自身への熱負荷を減ら すためにベーキング温度を下げたり,低温で処 理を行う場合もある。

大気に曝されていた真空容器を常温で真空排 気する方法を考える場合,真空容器内の主要な 残留気体は水分子¹²⁻¹⁴ であるので,真空容器を 超高真空状態に到達させるためにはこの水分子 を容器内から除去する必要がある。残留水分子 は,真空容器内壁表面上で吸着と脱離を繰り返 しながら排気されていくと考えられ¹⁵,水分子 除去による真空容器清浄化の程度は,内壁表面 の気体放出速度で示される。気体放出速度は流 量法か圧力上昇(ビルドアップ)法¹⁶で測定さ れるのが一般的である。しかし,これら2つの 方法で得られる測定値には食い違いがあること が知られている^{17,180}。

本研究では、常温のステンレス鋼製真空容器 を用いて、上記2つの方法で測定された気体放 出速度の特性を調べた。そのために次のような 測定方法を取った。先ず、大気開放されていた 真空容器を一定時間排気し、引き続き真空容器 を一定時間閉鎖し、その後、真空容器を大気に 曝すことなく同様の排気と閉鎖を同じ時間間隔 で繰り返し、その間、繰り返しの各周期ごとに 2つの方法で気体放出速度を測定し、測定結果 を比較検討した。この方法により、真空容器の 清浄化の進展の各過程ごとの気体放出速度を測 定することが出来た。

2. 実験

実験装置の構成を図1に示す。真空容器は, 直径150mm長さ500mmの試験容器とマニホルドか らなり,いずれもSUS304ステンレス鋼製で, 装置の組み立てには超高真空対応のICFフラン ジを使用した。試験容器,マニホルドを含めた 真空容器全体の体積は1.8×10⁻²m³,内部表面 積は0.57m²である。真空排気系は排気速度公称 値0.25m³/s(N²)のターボ分子ポンプと0.12 m³/minの油回転ポンプから成る。ゲートバル ブと導管のコンダクタンスを含めたターボ分子 ポンプの実行排気速度は0.16m³/sである。圧力 測定にはB-A真空計を用いた。

実験方法は、大気曝露した真空容器を常温で 6時間排気し、その後引き続いてゲートバルブ を閉鎖して圧力上昇(ビルドアップ)を18時間 継続し、以下同様の時間間隔で、真空容器内壁 表面を大気にさらすことなくゲートバルブの開 放と閉鎖を7回連続して繰り返して、排気時と 圧力上昇時の圧力をB-A真空計で測定するも のである。気体放出速度は、真空排気を6時間 継続し、排気停止直前および直後にそれぞれ流 量法あるいは圧力上昇法で求めた。真空排気と ビルドアップの繰り返しの時間経過を図2に示 す。排気期間とそれに続く圧力上昇期間を一ま とめの期間として周期と呼ぶことにし、大気曝 露終了後の排気から数えて第1周期、第2周期 の様に表記する。

3. 実験結果と議論

第1周期から第7周期までの圧力測定結果を 図3aに、ビルドアップ時のみの圧力変化を図3b に示す。また、ビルドアップ時の圧力変化を等 間隔座標で表した結果を第1周期と第2周期に ついて図3cに示した。

排気方程式は V^{dp}_{dt}=-Sp+Qと表せる¹⁹⁾。ここ に, Vは真空容器の体積,Sは排気速度,Qは 単位時間当たりの真空容器内への気体の放出量



図1 実験装置



図2 真空排気とビルドアップの繰り返しの時間経過

図3b ビルドアップ時のみの圧力変化(時間はビルドアップ開始時点を基準とした)



図3a 第1周期から第7周期までの圧力測定結果





図3c(i) ビルドアップ時の圧力変化の等間隔座標での表示:第1周期



図3c(ii) ビルドアップ時の圧力変化の等間隔座標での表示:第2周期

である。排気平衡状態では、単位表面積当たり の気体放出速度 q_p は、真空容器の内部表面積を Aとすると、 $q_p = \frac{S}{A}p$ である。ビルドアップ時 の単位表面積当たりの気体放出速度 q_p は、

真空容器を6時間排気したときの到達圧力pu と算出された気体放出速度quの7回分の結果を 表1に示す。一般に提示されている気体放出速 度のデータ²⁰は、試料の標準化が困難であるた めばらつきが大きいが、ここで得られた値はそ れら一般に示されているデータの範囲内にあ る。排気を停止し、ビルドアップに切り替わっ た時点での気体放出速度quを第1周期から第7 周期まで求めた結果を表2に示す。

気体放出速度は、ビルドアップ法で測定され る値q₀が流量法で測定される値q₀より小さいこ とが実験的に知られているが^{17,18)},今回得られ た結果も同じ傾向を示している。更に今回の結

表1 到達圧力puと気体放出速度qpの7周期分の値

	<i>p</i> ₀/Pa	$q_{\rm P}/({ m Pa}~{ m m}^3~{ m s}^{-1}~{ m m}^{-2})$
第1周期	1.1.E-04	3.1E-05
第2周期	8.8.E-05	2.5E-05
第3周期	6.7.E-05	1.9E-05
第4周期	6.4.E-05	1.8E-05
第5周期	6.4.E-05	1.8E-05
第6周期	6.0.E-05	1.7E-05
第7周期	5.6.E-05	1.6E-05

表 2 ビルドアップ開始時点で求めた気体放出速 度*q*_bおよび比 2 の7周期分の値

	-	
	$\boldsymbol{q}_{\mathrm{b}}/(\mathrm{Pa}\;\mathrm{m}^{3}\;\mathrm{s}^{1}\;\mathrm{m}^{2})$	$oldsymbol{q}_{ extsf{b}}/oldsymbol{q}_{ extsf{p}}$
第1周期	7.5E-05	2.4.E-03
第2周期	3.9E-05	1.6.E-03
第3周期	2.1E-05	1.1.E-03
第4周期	1.6E-05	8.9.E-04
第5周期	1.8E-05	1.0.E-03
第6周期	1.6E-05	9.4.E-04
第7周期	1.4E-05	8.8.E-04

果は、測定回数が増すに従って真空容器の清浄 化が進んでいるため q_b 、 q_b ともに減少するが、 減少の程度は q_b の方が q_b より大きいことを示し ている。 $q_b \ge q_p$ の周期ごとの変化を明らかにす るために両者の比 $\frac{q}{q}$ を求め表2に示している。 更に、比 $\frac{q}{q}$ と q_p の関係を図4に示した。図4 は $\log(\frac{q}{q}) \propto \log q_b$ なる関係を示唆しており、 q_b は q_p に対して常に一定の割合で小さいのではな く、気体放出速度の低下に伴って q_p に対する q_b の割合が減少することを示している。

4. まとめ

大気曝露した常温のステンレス鋼製真空容器 の気体放出速度を流量法とビルドアップ法で測 定し,2つの方法で得られた値を比較した。実 験は,真空容器内壁を大気に曝すことなく排気 とビルドアップを一定時間継続し,それを繰り 返す方法で実施した。その結果,以下の事柄が 示された。

- a ビルドアップ法で測定される気体放出速度q_b は、流量法で測定された気体放出速度q_bより 小さい値であることが確認された。
- s q_p, q_bはいずれも真空容器内壁の清浄化の進
 展と共に減少した。
- d $q_{b} \geq q_{p}$ の間には $\log(\frac{q_{b}}{q_{p}}) \propto \log q_{b}$ なる関係が実験 的に見出され、 q_{p} に対する q_{b} の比は一定では なく、気体放出速度の低下に伴ってこの比は 減少する。



図4 気体放出速度の比 $\frac{q_b}{q_p} \ge q_p$ の関係

参考文献

- 小野塚正紀,中平昌隆:真空容器の構造を理解 する.J Plasma Fusion Res 82: 599-608, 2006
- 2) 伊藤裕,古山昌之,太田充:核融合における技 術革新a — 閉じ込め装置本体—. J Plasma Fusion Res 85: 287-306, 2009
- 3) Fauser F, Murdoch D K, Dinner P J: Vacuum system concepts for NET and ITER. Vacuum 41:1497-1499, 1990
- 4) Kamiya J, Kinsho M, Ogiwara N, Kuramochi M, Ueno T, Takayanagi T, Takeda O, Watanabe M, Yamazaki Y, Yoshimoto M: Reduction of Outgassing for Suppressing Electrical Breakdown in the Kicker Magnet of J-PARC RCS. J Vac Soc Jpn 50: 371-377, 2007

- 香藤芳男:大型真空システムに利用される最近 の材料. J Vac Soc Jpn 50: 453-459, 2007
- 6) Wolf J: Size Matters: The Vacuum System of the KATRIN Neutrino Experiment. J Vac Soc Jpn 52: 278-284, 2009
- 7) Jimenez J M: LHC World Largest Vacuum Systems Being Commissioned at CERN. J Vac Soc Jpn 52: 285-2291, 2009
- 8) 平井明,三本勝,阿部猪佐雄,石田茂:ガラス 基板の大型化に対応する液晶真空充填システム.日立評論90:62-65,2008
- 9) 片山佳人:大面積ガラスへのスパッタ・コー ティング.J Vac Soc Jpn 51: 8-14, 2008
- 砂賀芳男:フラットパネルディスプレイ(FPD)
 製造用大型スパッタリング装置の現状と課題.

J Vac Soc Jpn 50: 28-33, 2007

- 石橋啓次:企業から見たスパッタリング技術の 進展と今後への期待. J Vac Soc Jpn 50: 9-14, 2007
- 12) Dylla H F, Manos D M, LaMarche P H: Correlation of outgassing of stainless steel and aluminum with various surface treatment. J Vac Sci Technol A11: 2623-2636, 1993
- Berman A: Water vapor in vacuum systems. Vacuum 47: 327-332, 1996
- 14) Chan C K, Cheng Y T, Hsiung G Y, Chan B J, Ou Y C, Yang C Y, Chen J R: Effect of environmental humidity on rate of thermal outgassing. Vacuum 84: 747-750, 2010
- 15) 堀越源一:真空技術 第3版.東京,東京大学出版会. 2003, pp 121-178
- 16) 辻泰:気体と固体.「物理学選書11 真空の物 理と応用」(熊谷寛夫,富永五郎編),第9版. 東京,裳華房.昭和61,pp 117-207
- ホ石憲也: 圧力上昇法と流量法とで測定した非 ベーク真空系のガス放出率の違い. J Vac Soc Jpn 44: 598-600, 2001
- 赤石憲也:真空装置のガス放出特性(I).J Vac Soc Jpn 79: 518-523, 2003
- 19) 熊富永五郎:真空装置の特性.「物理学選書11 真空の物理と応用」(熊谷寛夫,富永五郎編),
 第9版.東京,裳華房.昭和61,pp 376-423
- 20) 虫明基:ステンレス鋼真空容器の常温排気特性.
 川崎医学会誌一般教養篇28:31-38,2002